国立天文台天文シミュレーションプロジェクト成果報告書

ブラックホール降着・噴出流の大局的輻射磁気流体シミュレーション

大須賀 健(国立天文台)

利用カテゴリ CfCA内部

ブラックホールの周囲には、降着円盤が形成され、そこからブラックホールへガスが流れ込んでいる と思われている。さらに、ガス円盤からはジェットや円盤風が吹き出していると考えられている。しか し、その物理メカニズムはよくわかっていない。問題の解明には、大局的輻射磁気流体シミュレー ションが必要である。そもそも、ガスが降着するためには、角運動量が輸送されなければならない が、それが磁場起源であることがわかってきた。また、輻射冷却効率の違いは、円盤の多様性を生み 出すため、輻射輸送も正しく扱う必要がある。したがって、輻射磁気流体シミュレーションが必須なの である。

昨年度に引き続き、多次元輻射流体シミュレーションで三種のガス円盤およびそれに付随するガス 噴出流を作り出し、その物理メカニズムを調べた。 図1は、密度分布(カラー)と流線(曲線)を 示したものである。円盤上空で、ガスが渦を巻きながら鉛直方向に加速されている様子がわかる。特に 本年度は、円盤内部でのエネルギー散逸が、ガスエネルギー、磁気エネルギー、輻射エネルギーとど のような関係になっているかを調べた。その結果を示したのが図2である。従来のモデルでは、エネル ギー散逸率はガスエネルギー、もしくはガスエネルギーと輻射エネルギーの和に比例すると考えられて いたが、本研究の結果、それはおよそ磁気エネルギーに比例することがわかった。このエネルギー散 逸率や角運動量輸送効率をいわゆるアルファパラメータに焼き直すと、その値はおよそ0.05になるこ とがわかった。



図1:三種のガス円盤の密度分布(カラー)と流線(曲線)





図2:ガスエネルギー、磁気エネルギー、輻射エネルギー、およびエネルギー散逸率の分布